



International Accreditation Japan

認定した試験所の情報

情報更新年月日：2026年4月1日

認定識別：ASNITE 0084 Testing

試験所の名称：株式会社東洋検査センター
延岡事業所

試験所の所在地：宮崎県延岡市旭町七丁目4319番地

法人の名称：株式会社東洋検査センター

適合を確認した認定基準：ISO/IEC 17025:2017

認定の有効期限：2028年10月22日

事業所名:株式会社東洋検査センター 延岡事業所

事業所所在地:宮崎県延岡市旭町七丁目4319番地

実施する業務:マネジメントシステム管理、顧客対応、依頼受付、試料保管、
分析試験、結果の妥当性確認、試験報告書の発行等

認定区分			試験項目/試験対象	試験規格番号	認定発効日
カテゴリー	サブカテゴリー	試験技術			
化学製品	成形品・部材	ICP/AES (誘導結合プラズマ発光分光分析法)	カドミウム(Cd)/高分子材料 (ふっ素系樹脂及びゴムは除く)	IEC 62321-5:2013	2024年 10月23日
			鉛(Pb)/高分子材料 (ふっ素系樹脂及びゴムは除く)	IEC 62321-5:2013	
			クロム(Cr)/高分子材料 (ふっ素系樹脂及びゴムは除く)	IEC 62321-5:2013	
		ICP/MS (誘導結合プラズマ質量分析法)	カドミウム(Cd)/高分子材料 (ふっ素系樹脂及びゴムは除く)	IEC 62321-5:2013	2024年 10月23日
			鉛(Pb)/高分子材料 (ふっ素系樹脂及びゴムは除く)	IEC 62321-5:2013	
			クロム(Cr)/高分子材料 (ふっ素系樹脂及びゴムは除く)	IEC 62321-5:2013	
			水銀(Hg)/高分子材料 (ふっ素系樹脂及びゴムは除く)	IEC 62321-4:2017 (高分子材料は項13.備考に示す方法を含む。)	
		GC/MS (ガスクロマトグラフィー質量分析法)	ポリ臭化ビフェニル (PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) /高分子材料 (PS-HI、PC+ABS、ABS)	IEC 62321-6:2015	2024年 10月23日
			フタル酸ジイソブチル (DIBP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)、フタル酸ベンジルブチル(BBP)、フタル酸ジ-(2-エチルヘキシル)(DEHP)/高分子材料	IEC 62321-8:2017 (熱分解装置/加熱脱着装置(Py/TD-GC-MS)による方法は除く)	
		紫外・可視吸光光度分析法	六価クロム(Cr(VI))/高分子材料(ABS、PC、PVC、未知のポリマー)、アンチモンを含まない電子機器	IEC 62321-7-2:2017	2024年 10月23日
		IC (イオンクロマトグラフィー)	フッ素(F)/高分子材料	IEC 62321-3-2:2020	2024年 10月23日
			塩素(Cl)/高分子材料	IEC 62321-3-2:2020	
			臭素(Br)/高分子材料	IEC 62321-3-2:2020	
			ヨウ素(I)/高分子材料	IEC 62321-3-2:2020 附属書D	